

보도시점 2024. 12. 17.(화)
배포즉시

배포 2024. 12. 17.(화)

특허청, 상표·디자인 분야 선진 5대 관청(TM5-ID5) 연례회의 참가

- 5대 특허청 상표·디자인 실무자들 모여 법제도·심사실무 국제조화를 위해 공동 논의
- 특허청은 협력과제를 주도하고 주요 선진국들과 긴밀한 공조체계 구축
- 인공지능, 메타버스 등 변화하는 환경에 발맞추어 글로벌 협력 주도적 추진

특허청(청장 김완기)은 12. 9.(월)~13.(금)까지 일본 하코네에서 개최된 2024년 TM5-ID5 연례회의에 참가했다고 밝혔다. 일본 특허청이 주최한 이번 회의에서는 상표·디자인 분야의 선진 5대 특허청*의 협력과제들을 논의하는 한편, 관청별 출원 동향 및 법제도 개정 등에 대해 정보를 교환하였다. 동 회의는 선진 법제도 마련과 사용자 소통을 위해 매년 추진되고 있으며, 내년에는 미국에서 개최될 예정이다.

* 한국 특허청(KIPO), 미국 특허상표청(USPTO), 일본 특허청(JPO), 중국 국가지식재산권국(CNIPA), 유럽지식재산청(EUIPO)

【 TM5-ID5 개요 】

- **(TM5)** 상표(TradeMark) 분야 선진 5대 특허청들이 상표 제도에 관한 상호 정보교환 및 협력을 위해 결성한 회의체로, **2012년 출범** 이후 매년 회의를 지속하였으며, **2013, 2018, 2023년**에는 한국이 개최국으로서 회의를 성공 개최하였음.
* 협력과제 결과물 등 상세사항은 TM5 공식 누리집(<https://tmfive.org>) 참조
- **(ID5)** 산업디자인(Industrial Design) 분야의 선진 5대 특허청들의 협력체로, **2015년 12월 출범**함. 한국은 **2018년, 2023년** 개최국으로서 회의를 성공 개최하였음.
* 협력과제 결과물 등 상세사항은 ID5 공식 누리집(<https://id-five.org>) 참조

<상표 분야 우리 특허청의 주도과제 - 상표침해 인식제고, 가상공간에서의 상표>

12. 9.(월)부터 3일간 진행된 TM5 회의에서, 특허청은 상표분야 15개 협력과제 중 우리나라가 주도하고 있는 3개 과제를 발표하였다.

특히, 우리 특허청이 주도하고 있는 ‘상표침해 인식제고’ 협력과제는 각국의 상표 침해 방지 제도 및 주요 판례를 수집·분석하여 상표권에 대한 인식을 제고하고, 실질적인 침해 방지 방안을 마련하여 전 세계적으로 공정한 상표 생태계를 조성하는 것을 목표로 하고 있다. 또한, 특허청은 TM5 회원국 간 가상상품·가상서비스와 관련된 출원동향과 심사실무를 공유하고 이를 개선하기 위한 ‘가상 공간에서의 상표’ 협력과제도 주도하고 있다.

<디자인 분야 우리 특허청의 주도과제 - 메타버스 과제 및 헤이그 워크숍>

12. 12.(목) 진행된 ID5 연례회의에서, 특허청은 디자인분야 10개 협력과제 중, ‘메타버스 디지털 디자인의 보호’ 및 ‘헤이그* 워크숍’의 2개 협력과제를 성공적으로 마무리 지었다.

* 세계지식재산기구(WIPO)에서 운영 중인 국제디자인등록을 위한 출원시스템

특히, ‘헤이그 워크숍’은 우리 특허청이 제안한 협력과제로, 5대 관청에서 공통으로 심사된 건의 결과를 비교하였다. 디자인 분야는 각국의 제도가 상당히 상이하나 워크숍을 통해 국제적 조화를 꾀함으로써, 출원인의 해외권리 확보를 유리하게 하기 위해 추진되었다.

이어진 ID5 사용자 세션에서 특허청은 ‘생성형 AI와 디자인보호’ 주제에 관해 발표하고, 국내 AI 전문가협의체 운영경험을 공유하는 등 주도적인 역할을 하였다.

특허청 이춘무 상표디자인심사국장은 “인공지능(AI), 가상공간 등 새로운 기술의 등장에 따라 글로벌 시장에서의 상표와 디자인의 보호방법과 수준에 대해서도 변화가 필요하다”며, “앞으로도 TM5·ID5를 중심으로 상표·디자인 분야의 글로벌 협력을 지속적으로 강화하고 업계의 변화와 수요를 충분히 고려하여 지식재산권 분야에서 국제적인 리더십을 발휘해 나가겠다”고 밝혔다.

※ 붙임 : 2024 TM5 · ID5 연례회의 현장 사진

담당 부서	상표디자인심사국 상표심사정책과 디자인심사정책과	책임자	과 장	남영택 (042-481-5265)
		담당자	사무관	윤민수 (042-481-3596)
		책임자	과 장	김지맹 (042-481-5331)
		담당자	사무관	정부용 (042-481-5338)

특허청은 12.9.(월)~13.(금)까지 일본 하코네에서 개최된 2024년 TM5·ID5 연례회의에 참가했다. 동 회의에는 한국 특허청 외에 미국 특허상표청(USPTO), 일본 특허청(JPO), 중국 국가지식산업권국(CNIPA), 유럽지식재산청(EUIPO)이 참가했다.



사진 1 : 특허청 이춘무 상표디자인심사국장(왼쪽 7번째)이 TM5 연례회의에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.

사진 왼쪽부터 ▲데이비드 물스(David MULS) WIPO 상표디자인 마드리드등록부 선임국장, ▲데이비드 구더(David GOODER) 미국 USPTO 상표청장, ▲안드레아 디 까를로(Andrea DI CARLO) 유럽연합지식재산청(EUIPO) 부청장, ▲오노 요타(ONO Yota) 일본 JPO 특허청장, ▲모로타 아키히코(MOROTA Akihiko) 일본 JPO 상표고객관리국장, ▲유안 취(YUAN Qi) 중국 CNIPA 제1급 검사관, ▲특허청 이춘무 상표디자인심사국장과 기념촬영을 하고 있다.

<ID5 연례회의>



사진 2 : 특허청 이춘무 상표디자인심사국장(왼쪽 5번째)이 ID5 연례회의에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.

사진 왼쪽부터 ▲그레고리 비송(Grégoire BISSON) WIPO 상표디자인 헤이그등록부 국장, ▲유안 취(YUAN Qi) 중국 CNIPA 제1급 검사관, ▲안드레아 디 까를로 (Andrea DI CARLO) 유럽연합지식재산청(EUIPO) 부청장, ▲오노 요타(ONO Yota) 일본 JPO 특허청장, ▲특허청 이춘무 상표디자인심사국장, ▲람 미스트리 (Ram MISTRY) 미국 USPTO 특허변호사, ▲노나카 마쓰오(NONAKA Matsuo) 일본 JPO 특허·의장심사국장이 기념촬영을 하고 있다.